



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais  
Reitoria

**PORTARIA Nº 5451/IFMG, DE 03 DE OUTUBRO DE 2025**

Dispõe sobre designação de servidores para comporem a Comissão Central de Permanência do IFMG.

**O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da Instituição, republicado com alterações no Diário Oficial da União do dia 08/05/2018, Seção 1, Páginas 09 e 10, e pelo Decreto de 11 de setembro de 2023, publicado no DOU de 12 de setembro de 2023, Seção 2, Edição nº 174, página 01 e o que consta no Processo nº **23208.000998/2024-05**,

**RESOLVE**

**Art. 1º** Designar servidores (as) para comporem a Comissão Central de Permanência do IFMG, sob a presidência da primeira:

Servidor (a)	SIAPE	Campus/Representatividade
Shahla Cardoso de Albuquerque	1758283	Reitoria/Representante indicado pela PROEN
Vivienne Denise Falcão	1541846	Reitoria /Representante Gestor da Proen
Marie Luce Tavares	2031894	Reitoria /Representante Gestor da Proex
Robert Luiz Gomes	1113004	Reitoria /Representante Gestor da Pripgg
Ana Kelly Arantes	1727489	Formiga/Representante DIRAE
Samuel de Oliveira	2393844	Bambuí/ Diretor de Ensino de campus consolidado

Rogéria Viol Ferreira Toledo	1847261	Congonhas/ Diretor de Ensino de campus em expansão
Ana Laura Rabelo Belo	1986993	Piumhi/ Diretora de Ensino de campus avançado
Reinaldo Trindade Proença	1896249	Reitoria/ Representante da Educação à Distância

**Art. 2º** Revogar a Portaria nº 2059/IFMG de 14 de maio de 2025.

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

**Publicação:** [Transparência Ativa](#) em 03 de outubro de 2025

**Documento assinado eletronicamente sob [fundamentação](#), por:**  
RAFAEL BASTOS TEIXEIRA | Reitor

**Data da Assinatura:**  
03 de outubro de 2025 as 10:33 (America/Sao\_Paulo)

**Tipo de Documento:**  
Portaria



[Autenticidade](#)